

報道関係者各位

平成22年9月29日

社団法人 電気学会 センサ・マイクロマシン部門

電気学会センサ・マイクロマシン部門主催

第27回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム

電気学会センサ・マイクロマシン部門では、第27回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムを島根県松江市にて10月14日～15日に開催いたします。本シンポジウムはセンサ・MEMS技術とその応用システムの分野を対象に、学際的な領域にあるセンサ・マイクロマシン技術のさらなる発展を目標に毎年開催している本分野では日本最大のシンポジウムです。

本年は同会場にて日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議「マイクロ・ナノ工学シンポジウム」および応用物理学会集積化MEMS技術研究会「集積化MEMSシンポジウム」が開催されるほか、エレクトロニクス実装学会との協力による企画セッションも設けられ、学会横断的な情報交換、ディスカッションの場になると期待されます。

【会期】 平成22年10月14日（木）～15日（金）

【会場】 くにびきメッセ（島根県松江市学園南1-2-1 島根県立産業交流会館）

【事前参加申込参加費】 主・共催学協会会員25,000円、会員外30,000円、学生10,000円（9月30日まで）同時開催のマイクロ・ナノ工学シンポジウム、集積化MEMSシンポジウムにも入場可。

【主催】 電気学会 センサ・マイクロマシン部門

【協力】 応用物理学会集積化MEMS技術研究会、日本機械学会マイクロ・ナノ工学専門会議

【協賛】 エレクトロニクス実装学会、応用物理学会、化学とマイクロ・ナノシステム研究会、計測自動制御学会、システム制御情報学会、次世代センサ協議会、精密工学会、センシング技術応用研究会、電気化学会、電子情報通信学会、日本機械学会、日本真空協会、日本信頼性学会、日本生体医工学会、日本赤外線学会、日本ロボット学会、ニューセラミックス懇話会、BEANS研究所、マイクロマシンセンター、レーザー学会、電気学会関連技術委員会

【本件に関する問合せ先】

第27回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム事務局 越膳（エチゼン）

電話：03-3346-8007 FAX：03-3346-8002

E-mail: 27th_sensor_symposium@conferences.jp